

場所

AIRBIC 会議室4

(川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

橋本 将明 先生(慶應義塾大学理工学部 専任講師)

実習内容

プラズマを使った金属薄膜形成法の原理について講習します。また、実際に装置を使った実習会も行います。

実習機器

4元マグネトロンサイドスパッタ装置 CFS-4EP-LL (芝浦メカトロニクス株式会社製造)

*金、ニッケル、チタン、クロムなどの薄膜を基板上に形成できます。マイクロ流路内への電極作製などが可能です。

機器詳細仕様は「NANOBICオープンラボ」ホームページ https://open-labo.skr.jp/ の設備一覧をご覧下さい。

<開催日> 12/4(木)

13:30-16:30

※講習1時間、実習2時間



申込フォーム



慶應、早稲田、科学大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、 産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設 「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、 企業や大学の方を対象とした「金属薄膜形成2 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

なお、本講習・実習会は日本工学会ECE(高度技術者教育)プログラムの認定のもと実施しており、所期の成績を収めた方には修了証とNano Fab Square Award各賞を授与いたします。

定員:先着5名程度 参加費:13,000円

主催: 4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市

申込:下記申込フォームよりお申込みください。 https://forms.gle/EEgXHzZCsmGzb6pD9

問い合わせ先